## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-299710

(43) Date of publication of application: 11.10.2002

(51)Int.Cl.

H01L 41/083 C04B 35/49 F02M 47/00 F02M 51/00 F02M 51/06 F02M 61/20 H01L 41/09 H01L 41/187

(21)Application number : 2001-100379

(71)Applicant: KYOCERA CORP

(22)Date of filing:

30.03.2001

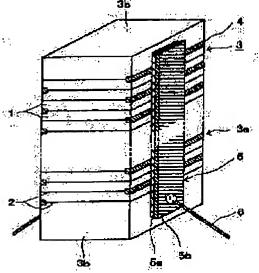
(72)Inventor: KAWAMOTO TOMOHIRO

### (54) LAMINATED PIEZOELECTRIC ELEMENT AND INJECTION EQUIPMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a laminated piezoelectric element, that can be manufactured by simultaneously baking internal electrodes and piezoelectric porcelain, has a large effective piezoelectric strain constant, and is superior in displacement characteristics, and to provide injection equipment.

SOLUTION: The laminated piezoelectric element is constituted, by alternately laminating a piezoelectric material and internal electrodes upon each other. The Ag content of each internal electrode is adjusted to ≥90 wt.% of the total weight of all metals contained in the electrode. In addition, the piezoelectric material is composed of a perovskite type composite oxide, containing Pb, Zr, and Ti as the main ingredients and part of the B site of the oxide is replaced with at least one kind selected from among W, Zn, Nb, Y, Dy, Ho, Er, Tm, Lu, and Yb.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

HO1L 41/083

(51) Int.CL?

## (12) 公開特許公報(A)

(川)特許出銀公開登号 特開2002-299710 (P2002-299710A)

テーマコート\*(参考)

3G066

(43)公開日 平成14年10月11日(2002.10.11)

CO4B 35/49		M 4	G031		
		S			
		F 0 2 M 47/00 C			
F02M 47/00		51/00 E	E		
	农商查審	未結束 請求項の数4 OL (全 7 頁)	段終頁に続く		
(21)出顧番号	特國2001-100379( P2001-100379)	(71)出庭人 000006633	<del></del>		
		京セラ株式会社			
(22)出版日	平成13年3月30日(2001.3.30)	京都府京都市伏見区竹田鳥羽頭	顿可6番池		
		(72) 発明者 川元 智裕			
		鹿児岛県国分市山下町 1 番 4 年	弓 京セラ株		
		式会社総合研究所内			
		Fターム(参考) 30088 AB02 BA00 BA81 CC	2068		
		OCOST COOSU CC14	CC51		
		COS-JU CD17 CD18 C	D30		
		CE12 CE27			
	•	4G031 AAG4 AAO5 AAG6 AA	07 AA08		
		AAII AAI2 AAI4 AA	18 AA26		

FΙ

C 0 4 B 35/49

#### (54) 【発明の名称】 積回型圧電索子及び噴射装管

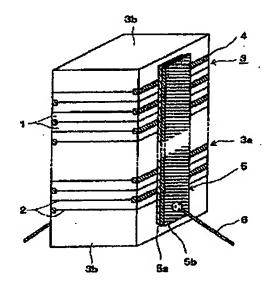
#### (57)【要約】

【課題】低温で内部電極と圧電磁器を同時焼成して作製でき、実効的な圧電歪定数が大きく変位特性に優れた積層型圧電素子及び噴射装置を提供する。

【解決手段】圧電体と内部電極とを交互に補層してなる

級別記号

耐層型圧電素子において、前記内部電極中の全金属に対するA g 含有量が90重量%以上であるとともに、前記圧電体が、Pb. 2 g 及びT₁を主成分とするペロブスカイト型複合酸化物であって、該ペロブスカイト型複合酸化物のBサイトの一部が、Wと、2 n と、N b と、Y. Dy、Ho、E g、T m、L u 及びY b のうち少なくとも1 種とで置換されている。



AA32 AA39 BA10 CA03

特開2002-299710

(2)

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】圧電体と内部電極とを交互に補居してなる 領層型圧電素子において、前記内部電極中の全金属に対 するAg含有量が90重量%以上であるとともに、前記 圧電体が、Pb.2:及びT:を主成分とするペロブス カイト型複合酸化物であって、該ペロプスカイト型複合 酸化物のBサイトの一部が、Wと、2nと、Nbと、 Y. Dy、Ho、Er、Tm、Lu及びYbのうち少な くとも! 種とで置換されていることを特徴とする積層型 圧電素子。

1

【請求項2】ペロブスカイト型複合酸化物のBサイトの 2 n とN p による置換置が合計4~10モル%であるこ とを特徴とする請求項1記載の積層型圧電素子。

【請求項3】圧電体が、一般式を、

Pb ... M. (Yb ... W. ...), (Zn ... Nb ...), (2  $f_{1-x}Ti_{x}$ } 1.2.,  $O_{x}$ 

と表したとき、前記x、y、2、aが、

- $0.01 \le x \le 0.045$
- $0.04 \le y \le 0.10$
- $0.48 \le z \le 0.53$
- $0.03 \le a \le 0.08$

Mは、Ca、Sr及びBaのうち少なくとも1種の関係 を満足することを特徴とする請求項1又は2記載の満層 型圧電素子。

【請求項4】噴射孔を有する収納容器と、該収納容器内 に収容された請求項1万至3のうちいずれかに記載の請 層型圧電素子と、該論層型圧電素子の駆動により前記費 射孔から液体を噴出させるバルブとを具備してなること を特徴とする噴射装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、積層型圧電素子及 び噴射装置に関し、特に、内部電極を有する同時競成型 の積層型圧電アクチュエータ、圧電トランス、インクジ ェト用ブリンターヘッド等に適する積層型圧電素子及び 噴射装置に関するものである。

[0002]

【従来技術】従来から、内部電極を有する同時競成型の **満層型圧電素子としては、積層型圧電アクチュエータ、** られている。

【0003】同時焼成型の積層型圧電アクチュエータ は、セラミックグリーンシートと内部電極パターンを交 互に積層し、同時焼成し、これに外部電極を形成するこ とによって作製され、圧電体が有する逆圧電効果を利用 するものである。

【0004】内部電極の金属成分としては、Ag. P d Ptなどを含むものが使用されており、金属成分の 比率は、融点の低いAgにPdやPtなどの貴金属を導 シフトさせ、凝縮による電極の形成不良を回避できるよ う設定されている。

【①①①5】通常、同時焼成型の箱層型圧電アクチュエ ータでは、圧電磁器の焼結温度に合わせ、同時度成の温 度は1100°C以上となっている。そのため、内部電極 を構成する金属成分中のAg含有率は、電極の形成不良 が発生しないよう7()重量%以下のものが使用されてい る。コスト低減の観点から、Agの比率は大きい方が有 利であることから、特関平11-217263号公銀で 10 は、1000℃以下の低温で焼成可能で、製造コストを 低減できる圧電磁器材料が開示されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特関平 11-217263号などに示される圧電材料では、変 位の目安となる圧電歪定数は、ことして400pm/V未 満の値が記載されており、共振・反共振法により求めた 圧電歪定数は、が小さく、従って発生する変位量が小さ いという問題があった。

【0007】また、圧電磁器を補層した補層型圧電アク 20 チェエータの変位置は、通常、圧電セラミック層の補層 数と圧電歪定数は、および印加電圧の積で表されるが、 圧電歪定数は、減、大きな電圧依存性を有するため、通 常の共振法·反共振法より求めた圧電歪定数では、高い **湾圧を印加して変位させる積層型圧電アクチュエータの** 変位の指標として用いるには不十分であり、高電界を印 加した圧電遊器の歪み畳を印加電界で割ることにより求 めた実効的な圧電歪定数を変位の指標として用いた方が 現実的である。

【0008】上記した特開平11-217263号など 30 に示される低温で焼成可能な従来材料では箕菊的な圧電 歪定数が小さく、大きな変位が必要とされる用途では、 所望の変位を確保するために多くの積層数を必要とし、 コスト的に不利であった。

【①①09】本発明は、低温で内部電極と圧電磁器を同 時態成して作製できるとともに、実効的な圧電歪定数が 大きく変位特性に優れた積層型圧電素子及び噴射装置を 提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明の積層型圧電素子 圧電トランス、インクジェト用プリンターヘッド等が知 40 は、圧電体と内部電極とを交互に領層してなる積層型圧 電素子において、前記内部電極中の全金属に対するAg 含有量が90重量%以上であるとともに、前記圧電体 が、Pb、2r及びT!を主成分とするペロブスカイト 型複合酸化物であって、該ペロブスカイト型復合酸化物 のBサイトの一部が、Wと、2nと、Nbと、Y、D y. Ho、Er. Tm、Lu及びYbのうち少なくとも 1種とで置換されていることを特徴とする。

【①①11】本発明の積磨型圧電素子では、圧電体が、 Pb. 2g及びTiを主成分とするペロブスカイト型復 入し、同時焼成時に内部電極が溶融する温度を高温側に 50 台酸化物であって、該ペロブスカイト型復台酸化物のB

5/22/2006

サイトが、Wと、2nと、Nnと、Y、Dy、Ho、E r、Tm、Lu及びYbのうち少なくとも1種とで置換されているため、低温焼成できるとともに、実効的な圧 電歪定数を大きくできる。

3

【0012】また、ペロブスカイト型複合酸化物のBサイトの2nとNbによる置換置が合計4~10モル%であることが望ましい。これにより、競成温度を1000で以下とすることができ、全金層に対するAg含有置が90重置%以上である内部電極と、圧電体を同時競成することが可能となる。

【0013】圧電体は、一般式を、Pb...M. (Yb),,,W,,,,,, (2n,,,Nb,,,), (2r,,,Ti,),,,...O,と衰したとき、前記x、y.2、aが.0.0 1≦x≤0.045、0.04≦y≤0.10.0.4 8≦z≤0.53、0.03≦a≤0.08、Mは、Ca.Sr及びBaのうち少なくとも1種の関係を満足するととが望ましい。これにより、焼成温度を1000℃以下とすることができ、全金属に対するAg含有量が90重量%以上である内部電極と、圧電体を同時綻成することができるとともに、特に優れた実効的な圧電歪定数 20を実現できる。

【0014】これにより、例えば、1000で以下で内部電極と圧電体を同時焼成することができ、内部電極中のA8含有量を大きくすることができ、高価なP1やPdの使用量を低減でき、製品コストを低減した積層型圧電素子を得ることができるとともに、積層型圧電素子を構成する圧電磁器の衰弱的な圧電歪定数が大きいことにより、安易に積層数を増加することなく、優れた変位特性を有する積層型圧電素子を得ることができる。

【0015】本発明の噴射装置は、噴射孔を有する収納容器と、該収納容器内に収容された上記荷層型圧電素子と、該荷層型圧電素子の駆動により前記噴射孔から液体を噴出させるバルブとを具備してなるものである。

【0016】上記したように、荷屋型圧電素子を低温で 同時線成して作製できるため、内部電極中におけるAg 含有量を低減してコストを削減でき、また、変位特性に 優れているため、低コストで噴射特性の優れた噴射装置 を提供できる。

#### [0017]

【発明の実施の形態】図1は本発明の積層型圧電索子で 40 ある積層型圧電アクチュエータの斜視図を示すもので、この積層型圧電アクチュエータは、複数の圧電体1と複数の内部電極2とを交互に積層してなる活性体3aと、この活性体3aの両端面に形成された不活性体3bからなる往状積層体3の対向する側面において、内部電極2の端部に1層おきに絶縁体4を形成し、絶縁体4を形成していない内部電極2の端部を同一の外部電極5に接続して構成されている。

【①①18】活性体3 a と不活性体3 b は同時競成され て置換することにより、実効的な圧電歪定数を大きくでて接状領層体3 が形成されており、活性体3 a の圧電体 50 き。さらに2 n と、N b とで置換することにより、実効

1と不活性体3 bは、同一圧電セラミック材料から構成されることが、 競成時における収縮差を小さくするという点から望ましい。活性体3 aは、変位を発生させる部分であり、不活性体3 bは、柱状荷層体3を機械的に保持し、発生する力を外部へ伝達する機能を有する。

【①①19】内部零極2は、同時焼成時には柱状積層体3の全ての側面に露出しているが、そのうち対向する側面において、内部零極2端部を含む圧電体1の端部1層おきに溝が形成され、該溝にガラス、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、シリコーンゴム等の絶縁体4が充填され、これにより、内部零極2の一方の端部が絶極されている。

【0020】なお、絶縁体4は低ヤング率の材質、例えばシリコーンゴム等が好ましい。このように、内部管接2は互い違いに1層おきに絶縁され、絶縁されていない内部電極2の他方の端面は、例えば、予め途布しておいた導電性耐熱接着削5 a に導電性部材 5 b を密着させた状態で、導電性耐熱接着削5 a を加熱硬化させることにより外部電極5が形成されている。外部電極5の下側端部にはリード線6が取り付けられている。

【0021】活性体3 aの圧電体1の厚みは0.05~0.25mm.内部電極2の厚みは0.003~0.01mm、不活性体3 bの厚みは、それぞれ0.5~3.0mmとされ、圧電体1、内部電極2の積層数は、所望の特性を得るためにそれぞれ100~400層とされている。

[0022] さらに、内部電極2間の沿面放電を防止し、大きな電圧を印加するために、往状箱層体3の側面がシリコーンゴムなどの伸縮性をもつ絶縁物からなる被覆層(図示せず)で被覆されている。

【0023】内部電極2は、全金属に対するAg含有費が90重置%以上とされている。内部電極2は、Agと 資金展(Pd. Ptなど)とからなり、これらの全金属 中に対するAg室が90重型%以上、書い換えれば、Pd. Ptなど貴金属の含有量が10重量%以下とされている。このように貴金属型を低減できるため、低コスト 化を図ることができる。低コスト化という点から、金属 材料としてはAgのみからなることが望ましい。尚、内 部電極2中には、ガラスを含有していても良い。

[0024]また、圧電体1は、Pb. 2r及びT:を主成分とするペロプスカイト型複合酸化物であって、該ペロプスカイト型複合酸化物のBサイトが、Wと、2nと、Nbと、Y. Dy、Ho、Er. Tm、Lu及びYbのうち少なくとも1種とで置換されていることが重要である。

【① ① 2 5 】即ち、圧電体を構成するペロブスカイト型 複合酸化物のBサイトの一部をWと、Y、Dy、Ho、 Er、Tm、Lu及びYbのうち少なくとも1種によっ て置換することにより、実効的な圧電歪定数を大きくで まっまらに2 n と、No とで環境することにより、実効 的な圧電歪定数を大きく低下させることなく圧電体の焼 成温度を低下させることができる。これにより、大きな 突効圧電歪定数を有する圧電磁器を1000℃以下の焼 成温度で得ることができ、全金層に対するAg含有量が 90重置%以上である内部電極と、圧電体を同時に成す ることが可能となる。このとき、Bサイトの2nとNb

による置換置の合計が4をル%よりも小さい場合には、 最適度成温度が高くなる傾向があり、10モル%よりも 多い場合にはキュリー温度が大きく低下してしまう傾向 があるため、Bサイトの2nとNbによる置換量の合計 10 には、真効的な圧電歪定数が低下する傾向がある。 は4モル%~10モル%であることが望ましい。

【0026】圧電体は、一般式を、Pb,...M. (Yb  $(Z_{n_1}, N_{n_2}), (Z_{n_1}, N_{n_2}), (Z_{n_1}, T_{n_2})$ ,,,,O,と表したとき、x. y、2. aが、0. 01≦  $x \le 0$ , 0.45,  $0.04 \le y \le 0$ , 10,  $0.48 \le$  $z \le 0.53$ , 0.03  $\le a \le 0.08$ , Mt. Ca, Sr及びBaのうち少なくとも!種の関係を満足するこ とが望ましい。

【0027】一般式において、AサイトのCa. Sr及 びBaのうち少なくとも1種による置換量を示すaを 0.03~0.08としたのは、この範囲ならば、キュ リー温度を高く維持でき、しかも実効的な圧電歪定数を 大きくすることができるからである。一方、8が0.0 3よりも小さい場合には、実効的な圧電歪定数の向上効 杲が小さくなる傾向があり、()。()8よりも大きい場合 にキュリー温度が低下する傾向がある。aは、高いキュ リー温度を維持し、実効的な圧電歪定数を大きくすると いろ点から(). ()4~(). ()7であることが特に望まし

aのうち、SrとBaの組合せが望ましい。

[0029] さらに、Bサイトの、Wと、Y、Dy、H o. Er、Tm. Lu及びYbのうち少なくとも1種に よる置換量を示すxは、0.01~0.045であるこ とが望ましい。とれにより、高いキュリー温度を維持し 一つつ実効的な圧電歪定数を大きくすることができる。置 換量 x が、().() 1 よりも小さい場合には焼成温度が高 くなる傾向があり、また。0.0045より置換量が多 くなるキュリー温度が低下する傾向がある。

[0030] B#410Y, Dy, Ho, Er. Tm, Lu及びYbのうち少なくとも1種による置換は、実効 的な圧電歪定数の向上という点から、Yり、Yが望まし く、特には、Ybが望ましい。

【0031】また、Bサイトの一部を(2n,,,N りょい)によって置換することにより焼成温度の低下に 寄与できるが、その置換量 yが()、() 4よりも小さい場 台には、低温鏡成化の効果が小さく。一方、yがり、1 よりも大きい場合には、キュリー温度の低下しやすくな るため、yは、高いキュリー温度を維持しつつ競成温度 を低下させるという理由から、()。()4~()。1()であ 50 で、最終的な積層型圧電アクチュエータを得る。

ることが望ましい。

【0032】本発明では、Bサイトの(2n,,,N り、ハ)と(R、ハ, W、ハ, )による置換による相互作用に より、焼成温度を大幅に低下させることができる。ここ でRは希土領元素である。

【0033】TiによるZrへの置換量を示するは、 0.48≤2≤0.53の範囲内に実効的な圧電歪定数 が非常に大きくなる組成領域が存在する。2が0.48 よりも小さい場合あるいは、0、53よりも大きい場合

【①①34】以上のように構成された同時焼成型の積層 型圧電アクチュエータは、以下のプロセスにより製造さ れる。先ず、原料粉末として高純度のPbO、2ェ Oz, TiOz. ZnO, Nb2Os, WO2. BaCO, SrCO. CaCO.およびYb.O.などの各原斜粉末 を所定置秤置し、ボールミル等で10~24時間湿式復 台し、次いで、この混合物を脱水、乾燥した後、800 ~900℃で1~3時間仮繞し、当該仮焼物を再びボー ルミル等で粒度分布がD.。で0.5±0.2μm. D.。 20 でり、8μm未満となるように湿式粉砕する。

【0035】得られた粉砕原料と有機高分子からなるバ インダーと、可塑剤とを混合したスラリーを作製し、ス リップキャステイング法によりセラミックグリーンシー トを作製する。

【0036】とのグリーンシートの片面にAg/Ptの 比率が所定比率である導電性ペーストをスクリーン印刷 法によりED刷する。この導電性ペーストを乾燥させた 後、導電性ペーストが塗布された複数のグリーンシート を所定の枚数だけ補層し、との補層体の補層方向の両端 【①①28】また、Aサイトの置換は、Ca、Sr、B 30 部に、導電性ベーストが塗布されていないグリーンシー トを積層する。

> 【0037】次に、この積層体を50~200°Cで加熱 を行いながら加圧を行い、積層体を一体化する。一体化 された諸層体は所定の大きさに切断された後、400~ 800℃で5~40時間、脱バインダが行われ、950 ~1000℃で2~5時間で本焼成が行われ、アクチュ エータ本体となる積層焼結体を得る。このアクチュエー タ本体の側面には、内部電極の蜷部が露出している。

【0038】その後、該アクチュエータ本体の2つの側 40 面において、内部電極端部を含む圧電磁器の端部に該2 側面において互い違いになるように、1層おきに深さ5 ○~150μm. 補層方向の幅50~100μmの滞を 形成し、該撲にシリコーンゴム等の絶縁体を充填する。 以上のように、内部電極は互い違いに1層おきに絶縁さ れ、交互に同一の外部電極に接続される。

【0039】この後、正徳用外部電極、負極用外部電極 にリード線を接続し、アクチュエータの外周面にデイッ ピング等の方法により、シリコーンゴムを被覆した後、 3kV/mmの分極電界を印加して分極処理すること

【①①40】なお、本発明の補層型圧電アクチュエータ は、四角柱、六角柱、円柱等、どのような柱体であって も構わないが、切断の容易性から四角往状が望ましい。 【①①4.1】本発明の衛層型圧電素子を構成する圧電磁 器は、ペロブスカイト型結晶を主結晶組とするもので、 冥祖は殆ど存在しないことが望ましい。また、Ag、A 1. Fe. S. Cl. Eu. K. P. Cu. Mg. Si 等が不可避不純物として混入する場合もあるが、特性上 閉鎖ない。

圧電磁器におけるペロブスカイト型結晶相のAサイトと Bサイトの原子数比 (A/B比) は、1.0 に限定され るものでなく、A/B比が0、98~1、02の範囲で あれば特性調整の為に微調しても問題ない。

【10043】図2は、本発明の順射装置を示すもので、 図において符号31は収納容器を示している。この収納 容器31の一端には噴射孔33が設けられ、また収納容 器31内には、噴射孔33を開閉することができるニー ドルバルブ35が収容されている。

設けられ、この燃料通路37は外部の燃料供給源に連結 され、燃料通路37に怠時一定の高圧で燃料が供給され ている。従って、ニードルバルブ35が贖射孔33を開 放すると、燃料道路37に供給されていた燃料が一定の 高圧で内燃機関の図示しない燃料室内に噴出されるよう に形成されている。

【0045】また、ニードルバルブ35の上端部は直径 が大きくなっており、収納容器31に形成されたシリン ダ39と摺動可能なピストン41を有している。そし て、収納容器31内には、上記した圧電アクチュエーター 43が収納されている。

【①①46】とのような噴射装置では、圧電アクチュエ ータ43が電圧を印加されて伸長すると、ピストン41 が押圧され、ニードルバルブ35が噴射孔33を閉塞 し、燃料の供給が停止される。また、電圧の印加が停止 されると圧電アクチュエータ4.3が収縮し、皿バネ4.5 がピストン41を押し返し、噴射孔33が燃料道路37 と連通して燃料の噴射が行われるようになっている。 [0047]

【実能例】原料粉末として高純度のPbO、2r〇』 TiO, ZnO, Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, WO<sub>2</sub>, BaCO<sub>3</sub>, Sr CO、CaCO。およびYb、O、などの各原料紛末を、 表1~4に示す組成となるように秤墨し、ボールミルで 20時間湿式混合した。次いで、この混合物を脱水、乾 燥した後、850℃で3時間仮焼し当該仮焼物を再びボ ールミルで湿式粉砕した。

【10048】得られた粉砕原料と、有機高分子からなる バインダーと、可塑剤とを混合したスラリーを作製し、 スリップキャステイング法により、厚み150μmのセ ラミックグリーンシートを作製した。

【0049】とのグリーンシートの片面にAg-Ptを 主成分とし、Ag/Pt比が表1~4に示す割合の導電 性ペーストを、スクリーン印刷法により5μmの厚みに 印刷し、導電性ペーストを乾燥させた後、導電性ペース トが全布された複数のグリーンシートを200枚積層 し、との領層体の領層方向の両端部に、導電性ペースト が塗布されていないグリーンシートを10枚箱層した。 【0050】次に、この積層体を100℃で加熱を行い ながら加圧を行い、福屋体を一体化し、12mm×12 【① 0.4.2】また、本発明の荷屋型圧電素子を構成する 16 mmの大きさに切断した後、8.0.0℃で1.0時間の脱バ インダを行い、970~1000℃で2時間本焼成を行 ないアクチュエータ本体となる補層療結体を得た。

> 【0051】その後、該アクチュエータ本体の2つの側 面において、内部電極端部を含む圧電磁器の端部に該2 側面において互い違いになるように、1層おきに深さ1 (1) μm、補層方向の幅5 () μmの溝を形成し、該溝に 絶縁体としてシリコーンゴムを充填した。

【0052】との後、絶縁されていない内部電極の他方 の端面に外部電極として熱硬化性導電体を帯状に形成し 【① 0.4.4】噴射孔33には燃料運路37が連通可能に 20 200℃の熱処理を行った。この後、正極用外部電極、 負極用外部電極にリード線を接続し、アクチュエータの 外周面にデイッピングにより、シリコーンゴムを被覆し た後、3kV/mmの分極電圧を印刷し、アクチュエー タ全体を分極処理して本発明の補層型圧電アクチェエー タを得た。

> 【①053】得られた満層型圧電アクチュエータについ て、電極形成状態の確認と実効的な圧電歪定数および磁 器密度について評価を行った。真効的な圧電歪定数の評 価は、防緩台上に固定した積層体試料に対し積層方向に 150kg!の予荷重を油圧ポンプにて加えた状態で、 ○~200Vの電圧を印加し、その時の補層体試料会長 の変化量を積層数と印加電圧で割ることにより算出し た。また、相対密度は95%以上を良好とし、〇を記載 した。これらの結果を表1~4に記載した。

【0054】尚、衰1では、組成式を、Pbe., Ba e.e. Sre.e. (R2/2W1/2) e.e. (Zn1/2Nb2/2) e.os(2 f e.sz T l e.as)。.sz Ozと固定し、希土類元 素を変化させたときの相対密度、実効圧電歪定数を求 め、記載した。

40 【0055】また、表2では、組成式を、Pb.,,Ba e.o. (Yb2/3W1/3), (2n1/3Nb2/2) o.es (2r 。.s、T!。.ゅ) , .a..xO,と固定し、xを変化させたと きの祖対密度、実効圧電歪定数、キュリー温度を求め、 記載した。

【0056】さらに、衰3では、組成式を、Pb。...,B a..., Sre... (Yb2/3W2/3) e.es (Zn1/2Nb 」/a)、(2g。,saT i e. ea)e. aa e- q Oa と固定し、yの 値を変化させたときの相対密度、実効圧電歪定数。キュ リー温度を求め、記載した。

50 【0057】さらに、表4では、組成式を、Pb

(6)

特闘2002-299710

-----Ba.SrrCa. (Yb./2W./2) e.e. (Zn ,,,Nb,,,),,,(2 r,,,Ti,),,,O,と固定し. \*歪定数、キュリー温度を求め、記載した。

[0058]

e. f、g、zを変化させたときの相対密度、実効圧電\*

【表1】 、

PhagaBanos Star	2) <sub>22</sub> (2 <sub>الايك</sub> ية الأوروا	11/2ND2/3,000,	(2r <sub>0.58</sub> Tia,	₹8) 0`& <sub>0</sub> 3

		WATER OF	7 7 7 7 7 7	100 1 170	**************************************
	全国元素 R	ME/PULL	院成温度 (C)	相対密度	AD(OUTV.)
1	УЪ	90/10	1000	0	. 880
2	Y	90/10	1000	0	875
3	Ďу	90/10	1000	C	. 360
4	Jio	90/10	ICCO	0	860
5	Er	90/10	ICCO	Ö	870
6	ได	90/10	1000	٥	865
7	lv	90/10	1000	0	870

[0059]

※ ※【表2】

PougBanos (Yb2/38//3) x (201/38/b2/3) a 05 (2105) Tia 40/0 34-x03

	ж	AR/PIE	焼成温度 (C)	柜対密度	大加压电压工程 d <sub>2</sub> (sin/V)	42)-温度 Ic(℃)
*8	9.00	90/10	1000	х		
9	0.01	90/10	1000	0	875	290
10	0.03	90/10	1000	0	886	270
11	0.045	95/5	970	٥	900	255
12	0.06	95/5	970	0	890	240

\*印まを見りを示す

[0060]

★ ★【表3】

Pho 3 Boa 31 Sto (2) (102/38/3) a 115 (Zn/3Mb23) y (Zra 52 Tia 48) a 355- y O3

	y	18/PtH	焼成温度 (℃)	祖刘密度	央郊迁亚派定数 d <sub>31</sub> fp:n/V)	fall-海度 fc(C)
13	0.02	90/10	1000	0	830	293
14	0.04	90/10	1000	0	855	285
!5	0.06	90/10	1000	_0	875	275
16	6.08	95/5	970	0	885	265
17	0.10	95/5	970	۵	890	255
18	0.12	S5/5	910	0	890	245

[0061]

☆ ☆【表4】

, , , , ,	Polara	Ba SrrCa.	(Yi)2/381/3	) no (Zni/	3Nb2/3) <sub>0.06</sub> (	Zr <sub>1-2</sub> Ti <sub>2</sub> ) <sub>0.82</sub> 0	3			
	e	ž	ŝ	a	z	As/Pitt	規成温度 (C)	相対密度	実効工を主定数 d <sub>35</sub> (pm/V)	139-温度 Tc(℃)
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	90/i0	1000	C	805	325
20_	0.04	0.00	മത	0.04	0.49	90/10	1000	O_	880	280
21	0.04	aoo	0.03	0.07	0.48	90/10	1000	0	670	270
22	0.07	am	രാ	0.10	0.47	90/10	ian	0	875	2/5
22	0.00	OIR	n 00	0.11	0.47	91/10	imo	0	965	235

[0062]表1から、希土領元素としてYb. Yを用 ことが判る。 いた場合に、圧電歪定数が最も高くなることが判る。また、表2から、(Yb),,,W,,,)の置換置xが増加する

【0063】さらに、豪3から、 (2ヵ,,, N b,,,,) の 置換量yが増加するにつれ、圧電歪定数は増加していく につれてキュリー温度が低下し、xが0のときには10 が、キュリー温度が低下することが判る。また、表4か (ⅰ) ℃の焼成では相対密度が低く、鏡結不良が発生する 50 ち、AサイトのBa、Sr、Caによる置換置が増加する。

(7)

図である。

【符号の説明】

1・・・圧弯体

2・・・内部電極

33・・・噴射孔

31・・・収納容器

特闘2002-299710

12

\*【図1】本発明の補層型圧電アクチュエータを示す斜視

【図2】本発明の質射装置の説明図である。

るにつれて、圧電歪定数は増加していくが、キュリー温 度が低下することが判る。

11

[0064]

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明によれば、圧 電体が、Pb. Zr及びTiを主成分とするペロプスカ イト型複合酸化物であって、該ペロプスカイト型複合酸 化物のBサイトが、We. Zne、Nbe、Y. Dy、 Ho. Er、Tm、Lu及びYbのうち少なくとも1種 とで置換されているため、低温焼成できるとともに、実 効的な圧電歪定数を大きくできる。

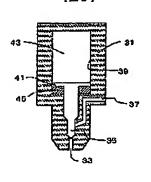
【図面の簡単な説明】

ともに、実 35・・・バルブ 10 43・・・圧電アクチュエータ

\*

[図2]

[図1]



フロントページの続き

(51) Int .Cl .'		識別記号	. Fi			ゔーてユ	テーマコード(参考)	
F02M	51/90			F02M	51/06	N		
	51/06				61/20	N		
	61/20			H01L	41/08	\$		
HOIL	41/09					υ		
	41/187				41/18	101F		

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☑ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.